

上海科技大学无掩膜紫外光刻机采购项目采购公告

上海国际招标有限公司受上海科技大学委托,对上海科技大学无掩膜紫外光刻机采购项目进行招标采购,现公开邀请合格的供应商参加采购活动。

1 采购项目简介

项目编号: 2302033022

项目名称: 上海科技大学无掩膜紫外光刻机采购

预算金额: 75 万元(人民币)

本项目不接受联合体响应。

2 采购需求:

2.1 采购需求: 采购无掩膜紫外光刻机。主要用于微纳加工、二维材料与器件制备。数字掩模板分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 。

2.2 交货期: 合同签订后 2 个月内完成交货、安装和调试并具备验收条件。

2.3 交货地点: 上海科技大学。

3 供应商资格要求

3.1、具有独立承担民事责任的能力。法人的分支机构以自己的名义参与投标时,应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.4、参加采购活动前三年(2021 年 10 月 1 日至今,以下简称“近三年”或“前三年”)内,在经营活动中没有重大违法记录,通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)查询未被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体。

3.5、本项目不接受联合体投标。

4 采购文件的获取

凡愿参加投标的潜在投标人应于 2024 年 10 月 16 日起至 2024 年 10 月 23 日 16:00 时止（北京时间），通过上海国际招标有限公司网站（网址为：<https://www.shabidding.com>）在线获取招标文件。招标文件每套售价为 500 元人民币，售后不退。潜在投标人应在上述规定的时间内获取招标文件，逾期不再办理。未按规定从招标代理机构处获取招标文件的供应商不得参加投标。

5 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为 2024 年 10 月 28 日 09:00 时（北京时间），地点为上海延安西路 358 号美丽园大厦 19 楼会议室（具体会议室见开标当日电梯厅的显示器）。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7 发布公告的媒介

本采购公告在上海科技大学官方网站上发布。

8 公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

9 其他补充事宜

无

10 联系方式。

采购人：上海科技大学

地址：上海市浦东新区中科路1号

邮编：200120

联系人：陈老师

联系电话：021-20685182

代理机构：上海国际招标有限公司

地址：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼

邮编：200040

联系人：王晓、冯璐燕

电话：86-21-32173692、32173704

邮箱：wangxiao@shabidding.com

2024年10月16日